

Micro-Epsilon Produktový seminář



Téma – měření vzdálenosti, polohy, tloušťky, profilu a teploty

Seminář Micro-Epsilon je zaměřen na principy měření vzdálenosti, polohy, tloušťky, profilu a teploty.

Budete seznámeni se základními výhodami, omezeními a možnostmi použití jednotlivých produktových řad.

Na závěr semináře je připravena komentovaná prohlídka výrobních prostor.

Program

8:30 - 9:00	Prezence
9:05 - 9:15	Přivítání a představení společnosti
9:15 - 9:50	2D/3D laserové profilové skenery - scanCONTROL
9:50 - 10:10	Přestávka
10:10 - 10:45	Laserové triangulační snímače polohy a vzdálenosti - optoNCDT ILD
10:45 - 11:05	Přestávka
11:05 - 11:50	Konfokální chromatické snímače polohy a tloušťky - confocalDT
11:50 - 12:30	Oběd
12:35 - 13:10	Bezkontaktní měření teploty infračervenými kamerami - thermoIMAGER
13:20 - 14:20	Komentovaná prohlídka firmy
14:30 - 14:45	Závěr, diskuze - prostor pro dotazy

Vaší přihlášku zašlete na adresu:

martin.tupy@micro-epsilon.cz

Po odeslání Vaší přihlášky obdržíte potvrzení emailem.